PAT-NO:

JP408262487A

DOCUMENT-IDENTIFIER:

JP 08262487 A

TITLE:

LIOUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE AND

ITS PRODUCTION

PUBN-DATE:

October 11, 1996

INVENTOR - INFORMATION: NAME WATANABE, HIROMICHI SUKETA, TOSHIAKI ISHIDA, TSUTOMU KATAO, TAKAYUKI

KAWAI, HIROYUKI

ASSIGNEE-INFORMATION: NAME

FUJITSU LTD

COUNTRY

N/A

APPL-NO: JP07061156

APPL-DATE:

March 20, 1995

INT-CL (IPC): G02F001/136, G02F001/136 , G02F001/1335 , G02F001/1345

ABSTRACT:

PURPOSE: To make it possible to embody COG package having low-resistance wirings by executing packaging of a driving IC not on the AM substrate side disposed with active elements but on another CM substrate side.

CONSTITUTION: The driving IC chip 121 is packaged not on the AM substrate 101 disposed with the TFTs but on the CM substrate 102 facing this substrate.

In such a case, the control signals and display signals from outside are inputted via input wirings (or input electrodes) 31 to the driving IC 121 and the output signals from the driving IC 121 are transmitted from the output wirings (or output electrodes) 32 via an ACF (anisotropic conductive film) 33 to a leading electrodes 107 on the opposite AM substrate 101. The leading electrodes 107 are directly connected to the gates or sources of the TFTs on the AM substrate 101 and, therefore, the control signals and display signals are transmitted to the TFTs and liquid crystals are eventually controlled. As a result, the low- resistance input wirings necessary for the driving IC are freely embodied.

COPYRIGHT: (C) 1996. JPO

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平8-262487 (43)公開日 平成8年(1996)10月11日

(51) Int.Cl.*		識別記号	庁内整理番号	FI			技術表示箇所
G02F	1/136	500		G 0 2 F	1/136	500	
		510				510	

5 1 0 1/1335 5 0 5 1/1335 1/1345 1/1345

審査請求 未請求 請求項の数7 OL (全 10 頁)

505

	(21)出職番号	特職平7-61156	(71) 出職人	000005223
				富士通株式会社
	(22)出職日	平成7年(1995)3月20日		神奈川県川崎市中原区上小田中4丁月1番
				1 1)
			(72)発明者	複▲辺▼ 広道
				神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地
				富士通株式会社内
			(72)発明者	助田 俊明
			Į.	神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地
				富士通株式会社内
			(74)代理人	弁理上 井桁 貞一
			1	

最終頁に続く

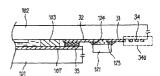
(54) [発明の名称] 液晶表示装置およびその製造方法

(57)【變約】

【目的】アクティブマトリクス型液晶表示装置において、TFT等の能動業子が配設される基板側の構造やプロセスに悪影響を与えることなく、駆動ICをCOG実装できる装置構造を実現する。

【構成】周辺部が射止された間隙に液晶が割入された二 つの基板と、該液晶を制御し、該基板の一方101に配 設された能動業子と、該能動業子を削御し、該基板の他 方102のみに実装された駆動1C121とを有するこ とを特徴とする液晶表示装置。

第1実施例を示す別



【特許請求の範囲】

【請求項1】 周辺部が封止された間隙に液晶が封入さ

れたこつの基板と、 該液晶を制御し、該基板の一方に配設された能動素子

該能動素子を制御し、該基板の他方のみに実装された駆 動ICとを有することを特徴とする液晶表示装置。

【請求項2】 前記基板上に実装される複数の前記駆動 ICの入力配線として、前記基板上で共通に接続されて なる配線を備えた請求項1記載の液晶表示装置。

【請求項3】 前記配線は、少なくとも一部位が二層以 上の膜で構成される多層膜であり、

該多層膜の少なくとも一層が、めっきで形成される膜で

ある請求項2記載の液晶表示装置。 【請求項4】 前記多層膜は、少なくとも一層が、同一 の基板上に形成されるブラックマトリクスと同一の材料

で形成されている請求項3記載の液晶表示装置。 【請求項5】 前記他方の基板は、中央部の領域に、液

品に共通に電圧を印加するコモン電極と、周辺部に、前 記多層膜からなる引出し電極とを有し、

該コモン電極は、外周部が該引出し電極に接続されてい る請求項1または3記載の液晶表示装置。

【請求項6】 前記一方の基板に、前記能動素子からの 引出し電極を備え、前記他方の基板に、前記駆動ICか らの出力電極を備えてなり、

二つの基板の該電極は、二つの基板が封止される封止部 に混入される導電粒子によって接続されている請求項1 記載の液晶表示装置。

【請求項7】 能動素子を設けた一方の基板に、該能動 素子の引出し電極を共通に接続する周辺接続電極を形成 30 L.

駆動ICを実装する他方の基板に、該駆動ICの出力電 極を共通に接続する周辺接続電極を形成し、

こつの基板を組立てて封止した後に、該一方の基板の該 周辺接続電極を、基板と共に切り落とし、

該駆動ICを実装する前に、該他方の基板の該周辺接続 電極を 電気的切断状態に切り離すことを特徴とする液 品表示装置の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、基板上に駆動ICの実 装を行ったアクティブマトリクス型液晶表示装置の構造 および製造方法の改良に係り、特に、液晶を制御する能 動素子を駆動するための駆動ICチップを、直接に基板 表面に実装するCOG (Chip On Glass) 方式を適用し た液晶表示装置の構造および製造方法の改良に関するも のである。

【0002】なお、アクティブマトリクス型液晶表示装 滑とは TFT (薄膜トランジスタ) . ダイオード Μ

2 を、液晶の状態を制御するための素子として内部に組み 込んだ構成を有する液晶表示装置を示すものである。 [00003]

【従来の技術】本発明の対象とするものは、アクティブ マトリクス型液晶表示装置を構成する表示パネルの基板 トに、能動素子を制御するための駆動ICを実装する構 成である。この駆動ICとしては、パッケージに組み込 まれたIC(以後、パッケージICと称する)と、ベア チップとしてのIC(以後、駆動ICチップと称する) 10 の両方を含むものであるが、基板上に実装する駅動 I C としては、後者の場合が多い。

【0004】そこで、従来技術として、TFTを用いた アクティブマトリクス型液晶表示装置と、駆動ICチッ プを実装するCOG実装技術について説明する。図9お よび図10は、それぞれTFTを用いたカラー液晶表示 パネルの断面図および斜視図を示している。

【0005】図9の断面図において、一対の基板10 1.102が周辺の封止部103により封止され、その 内部に液晶104が封入されている。基板101の内部 20 表面には、画素毎に設けられたTFTおよび画素電極1 06と、TFTに制御電圧を印加するための引出し電極 107と、配向膜110が形成されている。一方、基板 102の内部表面には、赤(R)緑(G)青(B)のカ ラーフィルタ108と、その全面を覆う透明なコモン電 極109および配向膜110が設けられている。そし て、このカラーフィルタの各色の境界部には、表示のコ ントラストや色の分離を良くするためのブラックマトリ クスBMが配置され、このブラックマトリクスBMは通 常Crの薄膜で形成されている。このように構成された 二つの基板101,102の間のギャップは、スペーサ

105により保持されるという構成になっている。 【0006】図10は、R, G, Bに対応する三つのセ ル (液晶を制御する最小の単位をセルと称する)で一画 素(または、ピクセル)を構成し、三西素分に相当する TFT-LCDパネルの斜視図を示すものである。各セ ルに対応して、一方の基板102の側にR, G, Bのカ ラーフィルタ108が形成され、他方の基板101の側 に透明な画素電極112と、その画素電極への印加電圧 を制御するTFT111とが形成されている。なお、カ 40 ラーフィルタ108の各色の境界部には、図9で説明し たようにブラックマトリクスが形成されるが、ここでは その図示を省略している(これは、次の図11で明示す

る)。そして各TFTのゲートとソースは、それぞれゲ ートバス電極114とソースバス電極113に接続さ れ、それらのバス電板はパネル周辺部で引出し電極(図 9の107)に接続されている。 【0007】このようにして構成されたTFT。LCD

バネルの二つの基板の外部表面に偏光板(図示せず) と、そのパネルの背面側に白色光源 (図示せず) が配設 1 M (メタル・インシュレータ・メタル)等の能動素子 50 され、さらに引出し電極に駆動回路(図示せず)が接続

3 されて、TFT-LCDモジュールが構成されることに かる

【0008】次に、図11を参照して、二つの基板に構 成された要素素子の形状と、位置関係を説明する。TF Tが形成される基板(以下、AM基板と称する)上に は、同図(b)に示すように、ソースS ゲートG.ド レインDを備えたTFT111と、ドレインDに接続さ れた透明な画素電極112が配設されている。そして、 ソースSとゲートGは、それぞれソースバス電極113 なっている。

【0009】一方、カラーフィルタやコモン電極が形成 される基板(以下、CM基板と称する)上には、R, G、Bのカラーフィルタ108と、各色の境界部にブラ ックマトリクスBMが、図11(a)に示すように形成 さている。このブラックマトリクスBMは、表示のコン トラストを上げたり、色分離を良くしたりするために必 須の構成要素となっている。そして、AM基板の画素電 優112とCM基板のカラーフィルタ108の形状は、 通常は同じものとなっている。

【0010】なお、図11(a),(b)の平面図は、 いずれも同一方向から(CM基板の上方から)見た平面 図を示している。次に、このTFT液晶表示パネルの基 板上に、TFTの動作を制御する駆動ICを実装する実 **装構造について説明する。**

【0011】駆動ICの実装は、フレキシブルプリント 板に駆動ICチップを接続したTAB(Tape Automated Bonding) テープをパネル端子部にACF (異方性導電フ ィルム)を用いて接続するTAB実装と、駆動ICチッ プをパネル上に直接接続するCOG実装がある。本発明 30 はCOG実装に関するものであるから、ここではCOG 実装に関する従来技術の説明を行う。

【0012】図12(b)に示した液晶表示パネルの平 面図において、駆動ICチップ121はAM基板上に実 装され、駆動 [Cの出力は液晶表示パネルの引出し電極 107に接続され、駆動ICへの入力電橋122は液晶 表示パネルの周辺部に個別に引出されている。これらの 入力電極122は、図12(a)の断面図(同図(b) のAB部に対応する断面図)に記号126で追加して図 の電極128に接続されて、共通接続等の配線処理が施 されている。図12(a)において、記号123は、駆 動ICチップ121に形成されたバンプであり、記号1 24は、駆動ICチップ121をAM基板101に実装 し固定するための接続樹脂を示している。

【0013】このように、従来のCOG実装技術におい ては、駆動ICチップ121はAM基板101の上に実 装され、その人力配線は液晶表示パネルのAM基板10 1に外部から接続されるフレキシブルプリント板127 で共通接続等の処理がなされている。

[0014]

る所に問題がある。

【発明が解決しようとする課題】COG実装は基板上に 直接駆動「Cチップを実装するため、この駆動「C用の 入出力配線を、その基板上で行うことが望まれている。 しかし、このようなCOG実装を、アクティブマトリク ス型の液晶表示パネルに対して適用する場合には 次の 二つの問題が生ずる。

【0015】(1)まず、TAB実装等の液晶表示パネ

ルに比べてかなり複雑な配線を、能動素子が配設された とゲートバス電極 1 1 4 に接続されて制御される構成に 10 AM基板上で行わなければならないという問題がある。 この配線は、駆動ICに電源電圧を供給するための電源 配線と、各種の入力信号を供給するための信号伝達配線 である。(これらの配線を、以後「駆動 I C用の入力配 線」と称する) TAB実装の場合は、この「駆動IC用 の入力配線」は、駆動ICが直接実装されたTAB基板 の上で行われているため、問題にはならないものであっ たが、COG実装の場合にはAM基板上で行う必要があ

> 【0016】一方、従来のCOG実装においては、図1 20 2 (a) の記号 1 2 6 で示したように、この「駆動 I C 用の入力配線」を形成したフレキシブルプリント板を、 外部からAM基板上に接続して処理しているものもある が、これはTABと大差ない実装構造となり、COG実 装としての特徴を損なうものと言える。

【0017】従って、AM基板上でこの「駆動IC用の 入力配線」を行う場合は、複雑な構造を持つTFT等と 同一の基板上に、さらに配線群を追加することになり、 AM基板全体の製作歩留りを下げるという問題を生ず

【0018】(2)次に、この「駆動IC用の入力配 線」は、電気的に低低抗なものが要求される。そして、 この配線の低抵抗化のためには、めっき等の特有のプロ セスが必要になるという問題がある。

【0019】 このようなプスセスは、TFT等のアクテ ィブマトリクス素子を形成するプロセスとは全く異なる ものである。従って、AM基板上の素子・配線の完成の ためには、能動素子製作プロセス工程に加えてめっき等 のプロセス工程数を増やすことになり、複雑である能動 素子形成基板のプロセス工程がさらに複雑になる。その 示したように、通常は、フレキシブルプリント板127 40 結果、AM基板全体の製作歩留りを低下させるという問 題を生ずる。

> 【0020】本発明は、上記の問題に鑑み、TFT等の 能動素子を形成する基板上に、複雑な配線を追加するこ となく、しかも、能動素子形成プロセスと異なるプロセ スを追加することのないアクティブマトリクス型液晶表 示パネルの提供を目的とするものである。

[0021]

【課題を解決するための手段】本発明では、上記の問題 を解決するために、周辺部が封止された二つの基板の間 50 に液晶が封入され、該液晶を制御するための能動素子

5 が、一方の基板に配設され、該能動素子を制御するため の駆動ICが、他方の基板のみに実装されてなることを 特徴とする流出表示装置を提供するものである。

【0022】なお、ここで言う「能動素子」とは、アクティブマトリクス撃落晶表示パネルに用いられるTFT、ダイオード、MIM等の妻子を示すものである。また、ここで言う「駆動」C」とは、パッケージICと駆動」Cチェブの両方を含むものである。

[0023]

【0024】また、駆動IC用の入力配線を、AM基板 に比べてプロセスが単純なCM基板側に形成しているた め、めっき等を用いて厚膜化し、容易に低低抗化するこ とができる。従って、下FT形成等の複雑なプロセスを 用いるAM基準側で、それと異なるめっき等のプロセス 20 をさらに追加するという前記の問題を生ずることはな い。

[0025]

【実施例】以下、本発明の実施例を説明する。

(第1実施例) 図1を参照して、請求項1の発明に対応する実施例を説明する。同図は、本発明のCOG実装を適用した終稿表示装置の新面図を示すものであり、駆動1Cチップ121は、TFTの配設されたAM基板101ではなく、それに対向するCM基板102に実装されている。

【0026】この駆動ICチャプ121は、フェイスダウンで実接されているが、フェイスアップにして実装するものでもよい、まず、TPTを駆動する6月の流れについては、外部からの制御信号や表示信号が、入力配線(または人力電極)31を介して駆動1012に入り電をりる2から、ACF(算力性爆電フォルム)33をりして対向するAM基板101上の7日にの第200年で、大適される場面である。この動作医分を大きなインスに直接接続されていると、前型の制御信号や表示信号がTPTで走きれて、流晶が制御されることになる。この動作医学や表示信号がTPTで成されて、流晶が制御されることになる。この動作医学をものは、同120間によりなどなる。この動作医学をものは、図12年によりませた。このまたの内容をものは、図12に示した従来のCOG実装のものと同じものである。

[0027] -- 方、第1実験例の図1と必束の図12 (a)とを比べて明らかなように、服動1Cの実装に関 する構成は、大きく異なっている。即ち、従来A M基板 側に実装されていた駆動1Cは、本発明ではA M基板に 対向するC M基板側に実装されている。この第1実施例 は、従来院に上げて、海視表で表置の体能、駆性プロセ ス、歩留り事を、次のように改善することができる。 【0028】図12のような従来の構成では、丁下丁プ ロセスの負担を少なくするため、駆動「C用の入出力配 線を、丁下丁部分と同一の樹構成にすることになる。そ のため、最級の候域抗化や最級の計回しに制ができて しまう。特に、入力配線は低低抗化が必要であるが、こ の実現は国権である。従って、同図の記号126で示し たように、フレキシブルプリント数を計いて入力配線を 行うことになるが、これはCOG実装の特徴を損なうも のでわり辞ま1くない。

【0029】そこで、図1に示した本発明の構成を用いれば、AM基板以単に引出し電権107を途列に並べた構成でよく、下下下プロセスは従来のものと変わりなく、しかも配線版がに対する問題も生じない。一方、CM基板側の配線は下下プロセスと無関係に形成できるため、2015年であることができる。

【0030】 A M 拡板上の引出し電電107をC M 基板 上の配線に接続するには、図1に示したようにA C F 保力性障電フィルム)37 変形生着する。このA C F 33により、両基板上の接続端子間がそれぞれ幅別に検 焼されることになる。このA C F 3 3 は、図1において は対止部103の外側に配設されているが、対止部10 3の内側に配設される構成にすることもできる。

【0031】このように、図1に示した第1実施例によれば、TFTプロセスに無関係に駆動1Cの入出力配線を形成できるため、動作に必要な低度抗配線を容易に実現でき、しかも、液晶表示装置の製作歩留りを低下させる心帯がない。

30 【0032】(第2実施例)図2を参照して、駆動IC 用の入力配線を共通に接続し、配線構造を簡単化する実 施例を説明する。これは、請求項2の発明に対応するも のである。

【0033】図2は、駆動ICを実装するCM基板の、 実装部分周辺の平面図を示したものである。鞍線で示し た記号121aは、駆動ICが実装される部分を示し、 具体的には記号37a、37bの接続端での部分に駆動 ICのバンブが移続される。

側に実装されていた型動 I Cは、本発明ではA M基軟に 対向する C M基板側に実装されている。この第 1 実施例 は、従来側に上べて、流晶系示装覆の性能、製作プロセ 50 によるのである。A M基板側では、TF T ロション 5 な能 動素子があるため、このような自由度がない。

【0036】ここで、性能上必須の条件として、特に共 浦接統配線34は、低抵抗配線でなければならないとい うことがある。この点については、次の第3実施例で説 明する。

【0037】なお、第2実施例とは直接関係しないが、 図2において記号32dで示した電極部、即ち記号Tに 対応する出力配線の部分は、対向するAM基板上の対応 する電極と接続するための接続端子を示すものである。 係するため、説明を付け加えた。

【0038】 (第3実施例) 図4を参照して、請求項3 に対応する実施例を説明する。これは、駆動IC用の入 出力配線およびその共通接続配線を多層膜とし、配線抵 抗の低減を可能にするものである。

【0039】特に低抵抗化の必要な配線は共通接続配線 であるが、駆動IC川の入出力配線も同一基板上に同じ 工程で形成できるため、ここでは、入出力配線部分も全 く同様に低抵抗配線とする形で図示し、この図を用いて 説明を行う。

【0040】CM基板上には、スパッタ等で形成された Crの薄膜31a, 32aが、入出力配線の形状でパタ ーンニングされ、その上にAu(または、Cu)の厚膜 31b, 32bがめっきされ、次いでCr膜51aがめ っきされる。ここで、Au (または、Cu)の厚膜31 b. 32bを用いることにより、配線抵抗の大幅な低減 が可能となっている。そしてこの厚膜の形成は、すでに 述べたように、AM基板ではなくCM基板上の配線であ るために、可能となったものである。

【0041】ここで、入出力配線の接続端子の部分は、 Au (または、Cu) の厚膜31b、32bを露出する ために、上のCr膜を除去した構成としている。また記 号516の膜は、窒化シリコン等で形成された保護膜で

【0042】 [第3実施例の変形例] 図5は、駆動 I C 用の入出力配線において、駆動ICのバンプと接続され る端子部の改良に関するもので、第3実施例の変形例で ある。

【0043】図4の第3実施例においては、駆動ICの バンプと接続される端子部は、Au (または、Cu)の 40 【0051】図3において、記号41は、駆動IC用入 厚膜で不透明なものとなっているが、 図5の変形例にお いては、ITO(Indium Tin Oxide)膜等の透明電極52 で形成されている。このように、COG実装における接 統端子部を透明なものとすることにより、COG実装に おける接続状態の確認や位置合わせが行い易くなり、実 装精度の向上と工程の簡便化を図ることができる。

【0044】 (第4実施例) 図6を参照して、請求項4 に対応する実施例を説明する。駆動ICが実装されるC M基板上には、通常、カラーフィルタも形成されている も一層を、カラーフィルタのブラックマトリクスと同一 の材料を用いて形成することにより、工程の簡略化を図 ることができる。

【0045】なお、投写型の液晶表示装置においては、 ブラックマトリクスは形成されているが、カラーフィル 夕は備えていない場合がある。この場合においても、多 層膜で構成される刺線の少なくとも一層を、ブラックマ トリクスと同一の材料を用いて形成することは、上記と 伺様である。

これは、第1実練例、第6実施例および第7実施例に関 10 【0046】図6は、カラーフィルタが形成され、駆動 IC川の配線が形成され、そして駆動ICが実装された CM基板の断面図を示すものである。(この図は、図2 の平面図に対応する断面図である)図6に示したよう に、駆動IC用の配線の最下層の膜31a, 32a, 3 4 aは、カラーフィルタのブラックマトリクスBMと同 に材料のC rで形成されている。

> 【0047】ここで、この構成のCM基板を製作する工 程においては、まず、ブラックマトリクスと駆動IC用 の多層配線とを形成し、その形成が完了してから、記号 20 108、109で示したカラーフィルタ部分を形成する という順序にすることが肝要である。これは、特に駆動 IC用の多層配線に用いるめっき工程が、カラーフィル タ108用の樹脂やコモン電極109を変質させたり、 表面を劣化させたりする危険性があるためである。

【0048】「第5実施例」図2、図3および図6を参 照して、請求項5に対応する実施例を説明する。本実施 例は、コモン電極の引出し電極構造の改良に関するもの である。

【0049】図6において、カラーフィルタの上に形成 30 されたコモン電極109は、その外周部で引出し電極3 5aに接続されている。そしてこの引出し業権35a は、すでに述べたように多層膜構成をした低抵抗電極で ある.

【0050】この引出し電極35aは、図2の平面図に 示すように、コモン電極 (図示せず) の周辺部の四辺全 体にわたって形成され、そのコモン電極接に続されてい る。この様子を、基板全体にわたって模式的に示したも のが図3であるため、この図を用いて改善内容の説明を 行う。

出力配線の形成領域を示し、記号42は、カラーフィル タの形成領域を示している。そして、記号35aが、前 述したコモン電極の引出し電極であり、四辺全体に形成 されている。この引出し電極35 aは、多層化された低 抵抗電極であるため、コモン電極全体を均一に低抵抗化 することができる。

【0052】一方、従来のコモン電極は、通常四隅の点 P1~P4においてのみ、引出し電極に接続され、対向 するAM基板に結合されて、その四点にのみ電圧を印加 ため、多層膜で構成される彫動IC用の配線の少なくと 50 される構造となっていたため、コモン電極全体では抵抗

や電圧分布が不均一になる場合があり、改善が望まれて いた。この原因は、コモン電極の面抵抗が大きいこと と、四隅にしか電圧を印加できない構造になっていたこ とにある。前者の原因は除くことはできないが、後者の 原因は次のように対策してこの問題を解決ることができ

【0053】本実施例では、コモン電極の周辺の四辺全 休を取り巻く形で引出し電極35aを配設し、しかもそ の引出し電極に多層膜を用いて抵抗の低いものとしてい るため、上記の問題を解決することができる。

【0054】なお、図2および図6の実施例において は、コモン電極引出し電極がブラックマトリクスBMと 接続された構成となっているが、これらは、切り離され た構成になっていてもよい。

【0055】 (第6実施例) 図1、および図7を参照し て、請求項6に対応する実施例を説明する。本実施例 は、AM基板とCM基板上の対応する複数の電極端子間 を接続する構成に関するものである。

【0056】二つの基板上の対応する複数の電極間の接 続は、基本的には、対応する電極の位置を合わせて向か 20 している。CM基板102の中で、ブラックマトリクス い合うように配置し、その間を個別に電気接続できる構 成にすることである。

【0057】一つの構成例としては、既に図1を用いて 第1実施例で説明したように、ACF33を用いて接続 することができる。このACF33は、封止部103の 内部にあっても外部にあってもよい。しかも、この接続 は、封止部103を形成する封止工程中に同時に行うこ 上ができる.

【0058】請求項6に対応する第6実施例では、図7 は示すように 道雷性の粒子(この粒子は フィラー等 30 うに組み合わされる。 も含む)を混入した封止材をもちいて封止部300を形 成することにより、上下基板上の対応する電極間の接続 を行うことができる。この構成によれば、図1の例のよ うにACF専用の接続領域を必要としないためスペース ファクタを改善できると共に、工程を短縮することがで きる.

【0059】 (第7実施例) 図8を参照して、請求項7 に対応する実施例を説明する。本実施例は、本発明の液 品表示装置において、製作工程中の静電気対策に関連す る製造方法の改良を行うものである。

【0060】アクティブマトリクス型液晶表示装置を構 成するTFT等の能動素子は、製造工程中の静電気によ り局部的な絶縁破壊等のダメージを受けやすいという問 類があるため 種々の静電気対策がなされている。その 中の重要な対策の一つに、周辺接続電極を用いるものが

【0061】図8の右側のAM基板101において、T FT形成領域63からの引出し電極107は、基板間接 続端子107tx, 107tyおよび周辺接続用結合電 極61bを介して、周辺接続電極61aに接続されてい 50 続電極の溶断処理を行うのは、溶断処理に起因したC○

る。この周辺接続電極61aは、液晶表示装置を完成す る直前まで全て同電位に結合された状態で各工程を流れ ていく、従って、TFT素子やその接続電極に静電気を 発生しない構成となっている。通常、この周辺接続電極 61aは、液晶を注入する前までの全ての製造工程が完 了してから、スクライブラインSC11, SC12に沿 って基板と共に切断される。

1.0

【0062】従来の液晶表示装置においては、この周辺 接続電極61aはAM基板101側にのみ配設されてい 10 たが、本発明の液晶表示装置においては、それに対向す るCM基板側にも記号62aで示す形で配設される必要 がある。これは、周辺接続電極61aが切り落とされた 後、液晶注入からCOG実装にわたる工程を通ることに なるが、その間に発生する静電気からTFTを守るため には、CM基板102側の周辺接続電極62aが必要に なるためである。

【0063】ここで、図8全体の説明を行う。中心線C Lの右側には、既に説明したAM基板101の部分平面 図を示し、左側には、CM基板102の部分平面図を示 BMのある領域にカラーフィルタが形成され、その周辺 部にコモン電極の引出し電極35aがある。駆動ICの 実装部121aの部分には、入力配線31と出力配線3 2があり、さらに、駆動IC用接続端子32iと基板間 接続端子32tx,32tyがある。そして、これら二 つの基板は、中心線CLで線対称に折り返す形で組み合 わされる。二つの基板間の接続端子は、CM基板102 Fの記号32tx、32tyの端子が、それぞれAM基 板101上の記号107tx, 107tyに対応するよ

【0064】ここで、本実施例に係わる、周辺接続電極 62a. 62bの切断に関する工程の説明を行う。図8 に示すような二つの基板が完成した後、これらを組み立 てて封止し、併せて、基板間接続端子の間の接続を行 う。次に、AM基板のスクライブラインSC11, SC 12に沿って、周辺接続電極61aを基板と共に切り落 とす、

【0065】次に、液晶を注入し、注入完了後その注入 LI (図示せず)を封止する。次に、中間的な検査工程等 40 幾つかの工程を経た後、CM基板102上の周辺接続電 極62 a を電気的に切断状態にする。この場合、C M 基 板102は切り落とさない。これを実現するためには、 周辺接続電極溶断線ML21、ML22に沿って、レー ザで溶断すればよい。そして次に、駆動ICをCOG実 装する。

【0066】ここでは、AM電極上の周辺接続電極61 aと、CM電極上の周辺接続電極62aの切断の順序 を、上述のようにすることが静電気対策として重要であ る。なお、駆動ICを実装する前にCM基板上の周辺接

```
(7)
                                         特開平8-262487
           1.1
                                        12
G実装部への風影響を避けるためのものである。
                           35b
                                  35aの取出し電極
【0067】また、装置構成上の条件として、前者は基
                            36
                                  コネクタ
板と共に周辺接続電極を切断し、後者は基板上の周辺接
                                  駆動IC用入出力配線の形成領域
                            41
続電極のみを溶断するという違いがある。
                            42
                                 カラーフィルタの形成領域
100681
                            5.2
                                  透明電極
【発明の効果】以上述べたように、請求項1ないし4の
                            53
                                  保護機
                                 AM基板上の周辺接続電極
発明によれば、能動素子の配設された基板側(AM基板
                           6 ] a
側)の構造とプロセスに影響を与えることなく、かつA
                            61b 周辺接続電極用結合電極
M基板側に新しい構造とプロセスを追加することもな
                            62a
                                 CM基板上の周辺接続電極
く、低抵抗配線を備えたCOG実装を実現することがで 10 62b
                                  周辺接続電極用結合電極
きる。その結果、AM基板側の製造歩留りを落とすこと
                           101
                                 基板、AM基板
もなく、また、カラーフィルタと膜構成を共用すること
                            102 基板、CM基板
等により、他方の基板側(CM基板側)の工程の簡単化
                            103
                                 封止部
を図ることができる。
                            104
                                  液品
【0069】請求項5の発明によれば、コモン電極全体
                            105
                                 スペーサ
の低抵抗化や均一性の向上を実現することができる。ま
                            106
                                 TFTおよび画素電極
た、請求項6の発明によれば、スペースファクタの改善
                            107
                                  引出し電極
やプロセスの短縮を行うことができる。
                            107tx,107ty AM基板上の基板間接続端子
                            108
                                 カラーフィルタ
【0070】さらに、請求項7の発明によれば、製造工
程中の靜電気対策を十分に行うことができる。 20 109
                                  コモン電板
【図面の簡単な説明】
                            110
                                  西面膜
                                 TFT
【図1】 第1実施例を示す図
                            111
【図2】 第2実施例を示す図
                            112
                                  画素電布
【図3】 第5実施例を示す図
                            113
                                 ソースバス電極
【図4】 第3宝舗例を示す図
                            114
                                 ゲートバス電極
【図5】 第3実施例の変形例を示す図
                            121
                                  駆動IC、駆動ICチップ
【図6】 第4実施例を示す図
                            122
                                  駆動ICへの入力電極
                            123
                                 バンブ
【図7】 第6実施例を示す図
【図8】 第7実施例を示す図
                            124
                                 烧烧树脂
【図9】 カラー表示液品パネルの断面図
                         30 126
                                 共通接続用FPC
【図10】 カラー表示液晶パネルの斜視図
                            127
                                  フレキシブルプリント板、FPC基板
【図11】 TFT基板およびCF基板の部分平面図
                            128
                                 フレキシブルプリント板上の電極、FPC
【図12】 COG実装の構造を示す図
                            准板
【符号の説明】
                            300 選擇粒子を混入した封止部
31
     駆動IC用の入力配線、入力電極
                            340
                                共通接続配線を行う部分
31i,37a 駆動IC用接続端子(入力配線側)
                            R
                                 赤色のカラーフィルタ
```

ACF 化通接物配線 35 a コモン電極の引出し電極

基板間接続端子

駆動IC用の出力配線、出力電極

321.37b 駆動IC用接続端子(出力配線側)

32 tx. 32 ty CM基板上の基板間接続端子

32

33

3.4

32d

G

В

BM

緑色のカラーフィルタ

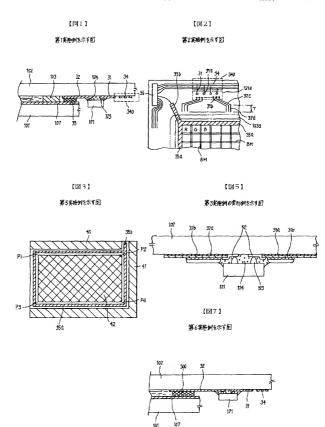
背色のカラーフィルタ

ブラックマトリクス

SC11, SC12 AM基板のスクライブライン

MI.21 MI.22 CM基板の周辺接続電極溶断線

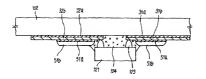
40 P1~P4 コモン電極の引出し電極接続点



10/01/2003, EAST Version: 1.04.0000

【図4】 第3実施例2示す図

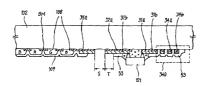
【図11】
TFT表板およびCF基板の部分平面図





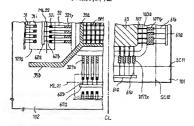
【図6】

第4実施例を示す図



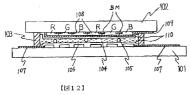
[図8]

第7实施例2示す图

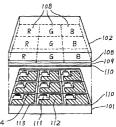


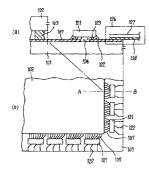
【図9】 カラー表示液晶パネルの断面図

【図10】 カラー表示液晶パネルの特視図



COG実装の構造を示す区





フロントページの続き

(72) 発明者 石田 勉 鳥取県米子市石州府字大塚ノ弐650番地 株式会社米子富士通内 (72)発明者 片尾 隆之 鳥取県米子市石州府字大塚ノ弐650番地 株式会社米子富士通内

(72) 発明者 河井 宏之 鳥取県米子市石州府字大塚ノ弐650番地 株式会社米子富士通内